


**プログラム**

13:00 - 13:15	開会挨拶・概要および趣旨説明		中村 健
	I. 先端ナノ計測施設（ANCF）（つくば）の紹介（1）		
13:15 - 13:35	陽電子プローブマイクロアナライザー装置（PPMA）	<a href="#">装置概要</a>	満汐 孝治
13:35 - 13:55	超伝導蛍光収量 X線吸収微細構造分析装置（SC-XAFS）	<a href="#">装置概要</a>	志岐成友・藤井剛
13:55 - 14:15	超伝導蛍光 X線検出器付走査型電子顕微鏡（SC-SEM）	<a href="#">装置概要</a>	藤井 剛
14:15 - 14:35	極端紫外光光電子分光装置（EUPS）	<a href="#">装置概要</a>	石塚 知明
	～休憩～		
	II. 特別講演 ～分析計測の基盤としての材料とものづくり技術～		
14:45 - 15:15	超低ガス放出チタン材料による極高真空実現への挑戦		栗巢普揮 （山口大）
15:15 - 15:45	多層薄膜構造の作製とその分析計測への応用		竹中久貴 （(株)トヤマ）
	～休憩～		
	III. 先端ナノ計測施設（ANCF）（つくば）の紹介（2）		
15:55 - 16:15	リアル表面プローブ顕微鏡（RSPM）	<a href="#">装置概要</a>	井藤 浩志
16:15 - 16:35	可視-近赤外過渡吸収分光装置（VITA）	<a href="#">装置概要</a>	細貝 拓也
16:35 - 16:55	固体NMR装置（SSNMR）	<a href="#">装置概要</a>	服部 峰之
16:55 - 17:05	利用方法説明	<a href="#">概要</a>	松林 信行
17:05 - 17:10	閉会挨拶		原市 聡

**17:15～17:45 ANCF個別相談会**

ANCF各装置の個別の相談時間を設けます。ご希望の方はお申し込みの際にお申し出下さい。但し、ご希望に添えない場合がありますので、ご了承下さい。